# 科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 29 年 9 月 11 日現在

機関番号: 12501 研究種目: 若手研究(B) 研究期間: 2015~2016

課題番号: 15K17678

研究課題名(和文)フェムト秒光電流測定を用いた二次元単層膜の励起状態ダイナミクスの全貌解明

研究課題名(英文) Photoexcited state dynamics in two-dimensional monolayer materials by photocurrent femtosecond excitation spectroscopy

#### 研究代表者

山田 泰裕 (Yamada, Yasuhiro)

千葉大学・大学院理学研究科・准教授

研究者番号:50532636

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,200,000円

研究成果の概要(和文):本研究では二次元単層膜の励起状態ダイナミクスの解明を目的として、レーザー分光による研究を行った。誘電率の異なる基板上に作製した単層MoS2において、顕微分光による光学測定を行い、光学特性の制御に成功した。また、TFSI表面処理や紫外線オゾン処理による表面品質の改善に取り組み、従来は真空中や低温において発光量子効率が著しく減少したところ、低温・真空中でも量子効率を改善し励起子発光効率の上昇と荷電励起子および励起子発光の分離に成功した。

研究成果の概要(英文): Photoexcited state dynamics were studies by means of laser spectroscopy. We fabricated monolayer MoS2 films on substrates with different dielectric consistant. Optical properties were successufully controlled by the dielectric screesning effects. In addition, we attempted to improve the surface quality of MoS2 by TFSI and UV/ozone treatment. Photoluminescence efficiency of TFSI treated MoS2 is significantly enhanced but is reduced at low temperatures or in vacuum. In this study, we developed the method to improve the photoluminescence efficiency of TFSI treated MoS2. Out MoS2 monolayer sample shows clear separation of excitons add trion photoluminescence.

研究分野: 光物性

キーワード: 単層物質

#### 1.研究開始当初の背景

2004 年にグラファイトの 1 単位層である グラフェンの大面積試料が作製され、そのユニークな電気的特性が報告されて以来、二次元単層ナノ物質の研究が精力的に進められている。近年では、グラフェン以外の単層ナノ物質として二硫化モリブデン( $MoS_2$ ) に代表される遷移金属ダイカルコゲナイド半導体  $MX_2$  (M: 遷移金属、M = Mo, W、 X = S, Se, Te)にも注目が集まっている。 $MoS_2$  では、単層膜化することでその性質が複層膜やバルク結晶から大きく変化し、単層膜でのトランジスタ動作 [Nat. Nanotech. 6, 147 (2011).] や負の光伝導 [Phys. Rev. Lett. 113, 166801 (2014).] など興味深い現象が報告されている。

ギャップレスの半導体であるグラフェンと異なり、MoS2 単層膜は大きな直接バンドギャップ (~2.2 eV)を持ち強い励起子発光を示す。また、中心対称性の破れに起因してスピン自由度とバレー自由度の強い結合が生じることから、励起光の偏光によって励起状態のバレー偏極を制御することができる[Nat. Comm. 7, 490 (2014).]。

このように MX2 半導体単層膜は光物性・電気物性・スピン物性の絡まり合った多彩な物理現象発現の舞台となっている。これらの性質のため、MX2 半導体単層膜は、新しい原理(いわゆるバレートロニクス)に基づく光電子・スピンデバイス材料として期待されている他、これらをビルディング・ブロックとして組み合わせることで画期的なヘテロナノ物質の実現を目指す研究も行われている。

このような MX2 半導体単層膜のユニーク な物理現象、特に光学特性や光機能の起源を 解明するためには、それらを支配している光 励起状態のダイナミクスを理解することが 必要不可欠である。これまでにパルスレーザ ーを用いた時間分解分光 (時間分解発光分光 や過渡吸収分光)により励起状態ダイナミク スの研究が行われているものの、その全貌を 明らかにするには至っていない。理想的な二 次元系である半導体単層膜中には強い閉じ 込め効果が働くため、光励起によって生成さ れる電子と正孔は、励起子だけでなく励起子 分子や荷電励起子など、多体キャリア間相互 作用によって生じる複合的な励起状態を形 成する。このような複雑な励起状態の理解に は、単一の分光法では不十分であり、異なる 複数の分光手法の組み合わせによる精密な 分光研究が必要である。

### 2. 研究の目的

理想的な二次元ナノ物質である遷移金属ダイカルコゲナイド半導体 MX2 単層膜は、光物性・電気物性・スピン物性が絡まり合い、バレートロニクスに代表される新物性発現の舞台として近年注目されている。しかしな

がら、空間閉じ込め効果に起因する強い多体キャリア間相互作用のため、励起子分子や荷電励起子の関与した光励起状態は極めて複雑になり、その全貌は未解明である。本研究では、MX2単層膜におけるユニークな光学特性の起源となる励起状態ダイナミクスを、異なる時間分解レーザー分光手法を組みとしてが一分光の融合させた新しい分光法を用い、光・電気伝導・スピンの相関に基づく物性の解明を進めることを目的とした。

申請者はこれまでに、フェムト秒レーザー 分光を用いて機能的性質を有する半導体バ ルク結晶や二次元ヘテロ接合界面における 励起状態のダイナミクスについて研究を行 い、光学的にユニークな性質を明らかにして きた。特に、時間分解発光分光・過渡吸収分 光・過渡光電流分光を同時に測定することに よって、半導体中に光励起された電子と正孔 の緩和寿命を独立かつ矛盾なく決定する手 法を確立し、この手法を活かして研究を展開 している。さらに最近、申請者らはフェムト 秒励起相関法を過渡光電流測定に応用する ことで、フェムト秒時間領域での光伝導測定 を実現する新しい分光法の開発を行ってい る。これによって、フェムト秒領域からミリ 秒領域までの幅広い時間領域で、発光・光吸 収・電流測定という異なる分光手法を組み合 わせ、複雑な緩和過程の解明が可能になった。 このような研究手法は、複雑な励起状態を有 する MX2 単層膜の研究に最適である。加えて、 フェムト秒過渡光電流分光をユニークな電 気伝導特性と光物性が共存する MX2 単層膜 の研究に用いることで、これまで研究できな かった速い時間領域での特異な伝導現象を 発見・研究できる可能性がある。

そこで本研究では、時間分解発光・過渡吸収分光・過渡光電流分光を組み合わせることで、MX2 単層膜の動的光物性を明らかにする。励起子や励起子分子、荷電励起子などキャリア間多体相互作用に由来する励起状態の緩和過程を明らかにすることで、MX2 半導体単層膜のユニークな特性を支配する物理的起

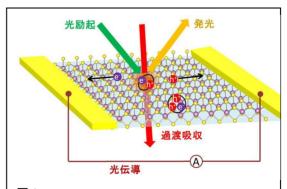


図 1

MX<sub>2</sub>半導体単層膜における光伝導・発光・過渡 吸収の同時測定の概念図。 源を解明し、光・電気伝導・スピンの相互作用による新しい現象の発見を目指す。MoS2をはじめとする様々な MX2 半導体単層膜について比較検討を行うことで、これらの物質系に普遍的・特異的に現れる物理を炙り出し、二次元ナノ物質の光科学の学理を追究することを目指して研究を進めた。

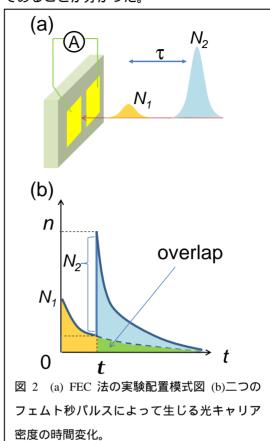
#### 3.研究の方法

本研究では、MX2 半導体単層膜の励起状態 ダイナミクスを明らかにする。MX2 単層膜試 料を剥離法もしくは化学気相成長法によっ て作製し、顕微鏡下での空間分解発光分光お よびラマン分光によって層数の同定と基礎 光学特性の評価を行った。さらに、原子間力 顕微鏡(AFM)によって膜厚の測定を行い、 光学顕微鏡およびラマン分光による結果を 合わせることで膜厚の同定を行った。また、 単層膜に電極を取り付け、電流測定ならびに 光電流測定を行った。顕微鏡下において励起 スポット位置をモニターしながら時間分解 発光・過渡吸収・過渡光伝導測定が可能な光 学系を構築し、MX2半導体単層膜の動的光物 性研究を行ったその偏光、励起光強度や温度 に対する依存性を研究することで、光励起状 態の再結合・緩和過程の全貌解明を目指した。 フェムト秒からナノ秒領域での時間分解発 光分光および過渡光伝導測定にはフェムト 秒励起相関法を用いた。フェムト秒励起相関 法 (Femtosecond Excitation Correlation: FEC)では、時間差をつけた二つのフェムト秒 パルス光を励起光として用いる。発光や光電 流を時間差 を変化させて測定することで、 フェムト秒時間領域での発光や光電流ダイ ナミクスを調べることができる(図2参照)。 ナノ秒からミリ秒での発光・過渡吸収・光電 流の測定は、オシロスコープを用いて行った。 異なる MX2 半導体単層膜との比較を通して、 二次元半導体単層において普遍的に現れる 物理をあぶり出し、二次元ナノ物質の光物性 の学理を構築することを目指して研究を進 めた。

### 4.研究成果

研究初年度においては、対象とする MoS2 単層膜試料の作製及び評価を行い、SiO<sub>2</sub>/Si基板上に剥離法で作製された MoS2 単層膜を発光及びラマン分光によって評価し、単層膜の同定ならびに大きさ・光学特性などを調べた。作製した単層膜に対して電子顕微にを開いた、電極を作製し、電気伝導測定を合わせて行し、電極を作製し、電気伝導測定を合わせて行し、電極を作製し、電気伝導測定を合わせて行し、電機を作製し、電気伝導測定を合わせて行し、時間相関単一光子分光(TCSPC)法によって発光寿命の計測を試みたところ、時間分解能以下(20 ps 程度)であった。このことは、低い発光量子効率(<1%)と合わせて考えると、欠陥や不純物に由来する速い無輻射再

結合レートによるものであり、さらなる高品 質化が良質なデータの取得のためには必要 であることが分かった。



また、超高速光電流分光のための測定系を 構築し、1 ps 程度の分解能を確認した。GaAs 単結晶を用いて実験系の評価を行い、高密度 光キャリア励起下における二体再結合係数 およびオージェ再結合係数が文献値と精度 よく一致することを示した。このことは、こ の実験手法によるキャリア緩和過程の研究 が有効であることを示している。一方で弱励 起下においては表面付近に励起された光キ ャリアの拡散と、内部に拡散した光キャリア の遅い再結合寿命のため、高繰返しレーザー を用いた測定では正確なキャリア寿命の評 価が困難であることも分かった。ただし、こ のような問題は奥行方向にほとんど厚さを もたない単層膜試料では全く問題にならな い。したがって、この実験手法を単層膜試料 に適用することが可能であることが分かっ た。

さらに、電極を構築し超高速光電流分光の 予備実験として光電流計測を行った。数ミクロン程度のギャップをもった Ti/Au もしくは NiCr/Au 電極を単層膜試料上に電子ビーム露 光によって構築した。光電流を観測し、良好なオーミック伝導を示すことを確認した。一方で、後で記述する TFS I 薬品処理によって光電流は飛躍的に増大することを見出した

しかしながら、大型レーザー設備の度重な

る故障のために、超高速光電流分光による研究は断念せざるを得なかったため、二年目の途中からはレーザー分光による研究を進めるために必要な高品質単層膜試料の作製ならびにその光学特性評価を主に進めた。

高品質な単層 MoS2 の作製を目指して、TFSI 薬品処理による発光高効率化および金剥離法による大面積試料の作製を行った。これらの成果として、発光効率が従来の数百倍に改善させることに成功したと同時に、光電流も未処理の試料と比べて 10 倍以上増大焦ることに成功した。TFSI 処理による試料品いつ改善の物理的なメカニズムはいまだ明らかではないが、MoS2 単層膜中に形成されている硫黄(S)の空格子欠陥が TFSI 処理によって補償され、発光効率や光電流の低下の原因となる無輻射再結合レートを低下させていると考えられる。

また、従来は数ミクロン程度の大きさの単層膜しか作製できなかったところ、金剥離法により 100 ミクロン程度の大面積単層膜の作製が可能になった。この手法は金と MoS₂の間の結合の強さを利用したもので、金薄膜上にバルク MoS2 試料を置いて剥離させ、後から三ヨウ化カリウム溶液で金を取り除くものである。ソフトプラズマエッチング処理などと組み合わせることで良質な大面積試料の作製手法を確立した。

これらにより、試料に電極を作製して電流及び光学特性の測定を同時に行うことが容易になった。また、金剥離法による大面積MoS2 単層膜の移動度測定によって低温で10cm²/Vs 程度の移動度を観測した。これは、従来の剥離法によるものとほぼ同じ値であり、同程度の品質の試料が作製できたことを示唆している。

また、MoS<sub>2</sub> の光学的性質の基板依存性についても調べ、単層 MoS<sub>2</sub> の発光特性が基板の違いが現れることを見出した。MoS<sub>2</sub> 単層膜の作製には通常 200nm 程度の SiO2 酸化膜をもつ Si 基板が用いられる。これは SiO<sub>2</sub> 酸化膜による干渉色が MoS<sub>2</sub> 単層膜によって変化するために、単層膜の位置を特定しやすいためである。本研究では顕微光学測定系に改化することに成功し、その結果透明な基板上で表を加え、高いコントラストで単層膜を観測であることに成功し、その結果透明な基板上であることに成功していまする高誘電率透明基板上に作製した MoS<sub>2</sub> 単層膜においてその発光特性を研究した。

その結果を図3に示す。試料ごとの固体さが大きいため、5-10程度の試料に対して測定を行いその平均値をプロットした。励起子発光のピークエネルギーは基板の誘電率が高くなるほど低エネルギー側にシフト(数10me/程度)した。このことは、周囲の環境によって遷移金属ダイカルコゲナイド単層膜の光学特性が制御できることを示しており、画期的な成果と言える。従来は励起子発光に加えて、試料中の欠陥に由来する家電励

起子(トリオン)発光が同時に現れていたため、励起子発光ピークを正確に決定することができなかったが、TFSI薬品処理によってトリオン発光強度を減少させることで励起子発光ピークを正確に求めることができた。この点が本研究の重要なポイントである。

この現象を光誘起電子-正孔間に働くクーロン相互作用の誘電遮蔽効果によって議論し、励起子束縛エネルギーよりもむしろバンドギャップエネルギーが周囲の誘電率に依存して変化することを明らかにした。

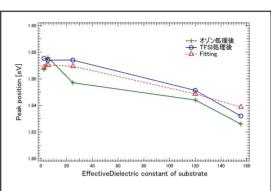


図 3

様々な誘電率基板上に作製した MoS2 単層膜の 励起子発光ピークエネルギーと実効誘電率の 関係

#### 5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計0件)

[学会発表](計3件)

第 64 回応用物理学会春季学術講演会パシフィコ横浜(神奈川県・横浜市)2017年3月14日~17日 "TFSI処理による単層 MoS<sub>2</sub>光学特性への影響" 梶野祐人、小山星治、音 賢一、山田泰裕

第 64 回応用物理学会春季学術講演会パシフィコ横浜(神奈川県・横浜市)2017年3月14日~17日 "外部誘電率を利用した単層 MoS<sub>2</sub>の光学特性制御"小山 星児、梶野 祐人、荒居 誠也、<u>山</u>田 泰裕

第 27 回光物性研究会 神戸大学 (兵庫県・神戸市), 2016年12月2日-3日 "単層  $MoS_2$ の光学特性における TFSI 処理の効果"梶野祐人、小山星治、音 賢一、山田泰裕

## [図書](計 0件)

## 〔産業財産権〕

出願状況(計 0件)

取得状況(計 0件)

〔その他〕 ホームページ等

http://physics.s.chiba-u.ac.jp/ssphoto/

- 6.研究組織
- (1)研究代表者

山田 泰裕 (YAMADA, Yasuhiro) 千葉大学・大学院理学研究科・准教授 研究者番号:50532636

- (2)研究分担者
- (3)連携研究者
- (4)研究協力者